科学研究費助成事業

研究成果報告書



平成 26 年 6月 10 日現在

機関番号: 1 1 3 0 1
研究種目: 挑戦的萌芽研究
研究期間: 2011 ~ 2013
課題番号: 2 3 6 5 4 1 9 9
研究課題名(和文)液滴ジェットプラズマによる熱脆弱フラーレン配列制御への挑戦
研究課題名(英文)Challenge to arrangement control of heat-fragile fullerene by droplet jet plasma
研究代表者
金子 俊郎(KANEKO. TOSHIRO)
東北大学・工学(系)研究科(研究院)・教授
研究者番号:30312599
交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 2,800,000円、(間接経費) 840,000円

研究成果の概要(和文):熱脆弱性の窒素原子内包フラーレン(N@C60)の配列制御を目的として,液滴ジェットプラ ズマを用いてカーボンナノチューブ(CNT)に挿入する実験を行った.まず,空のC60をトルエンに溶解させ,プラズマ化 してCNTに照射することによって,C60イオンをCNTへ挿入することに成功した.そこで同様に,高濃度のN@C60をCNTへ 照射したが,CNT中でN@C60の存在は確認できなかった.N@C60に対する紫外線の効果を調べたところ,紫外線の照射時 間に比例してN@C60が分解されることが明らかとなり,プラズマからの紫外線によるN@C60の不安定化がCNT内にN@C60が 存在しない原因であることを特定した.

研究成果の概要(英文):For the purpose of arrangement control of heat-fragile nitrogen-atom endohedral fu llerene (N@C60), we have performed the encapsulation of N@C60 into carbon nanotube (CNT) using a droplet j et plasma. First, we dissolved empty C60 in toluene and irradiated the C60 to CNT using the plasma. As a r esult, we have been successful in encapsulating the C60 ions into CNT. Second, highly-concentrated N@C60 w as irradiated to CNT in the same way as C60, however, N@C60 cannot be detected in CNT. By investigating th e effect of ultraviolet light (UV) on N@C60, it is found that the N@C60 was decomposed by the UV in propor tion to the UV irradiation time, and therefore, we have identified the causation of absence of N@C60 in CN T as the instability of N@C60 by the irradiation of UV emitted from the plasma.

研究分野: 数物系科学

科研費の分科・細目: プラズマ科学・プラズマ科学

キーワード: ジェットプラズマ 内包フラーレン ナノチューブ イオン照射 量子コンピュータ 配列制御

1. 研究開始当初の背景

現在,電子デバイスの超高集積化に伴う消 費電力の爆発的増大が問題となっており,そ の解決策として,演算中に本質的に電力を消 費しない「量子コンピュータ」が注目を集め, 様々な方式が提案されている.その中でも特 に,フラーレン C_{60} の内部中空領域に窒素原 子を内包した"窒素原子内包フラーレン (N@C₆₀)"は,他の方式と異なり集積化が 可能であることから,量子コンピュータ素子 (量子ビット)として最も有力な物質である といわれている.

この N@C60 を用いて量子演算させるため には、N@C60を直線状にナノメートルオーダ ーの間隔で,精密かつ自在に配列制御する必 要がある.その一つの方法として,フラーレ ン直径と同程度の内直径を有する"カーボン ナノチューブ (CNT)"を活用し, N@C₆₀ を CNT に挿入することで配列制御が実現で きると考えられる.しかしながら、N@C60は 熱的に脆弱であり、200℃以上で内部の窒素 が脱離してしまうことが報告されているた め、フラーレンを 400℃以上で昇華させて熱 拡散により CNT に挿入する"熱拡散法"が 使用できない.従って,N@C60を CNT に挿 入する手法として、"熱拡散"とは異なる、 N@C60を破壊せずに CNT に挿入できる手法 が求められている.

2. 研究の目的

以上の研究背景のもとに、本研究では、量 子コンピュータ素子として注目を集めてい る窒素原子内包フラーレン(N@C60)のナノ メートルオーダーの配列制御を実現するこ とを目的として、N@C60をカーボンナノチュ ーブ(CNT)に内包させる手法を開発する.

このとき, N@C₆₀ の熱的脆弱性の問題から 使用不可能な従来の熱拡散法に代わり, プラ ズマ中でイオン化させた N@C₆₀ を電場で加 速して CNT に照射する "プラズマイオン照 射法"を採用し, さらに, プラズマ中での温 度上昇を抑制するため, N@C₆₀ のまわりを液 滴で保護することで低温を保ちながら CNT 内部に挿入するという全く新しい手法を開 発することを目的としている.

3. 研究の方法

本研究では、まず窒素内包フラーレン N@C60を高効率で合成するために、フラーレ ンを変成させる紫外線を放射する窒素分子 ラジカルを生成せずに、C60への窒素内包に 寄与する窒素分子イオンを効率よく生成で きるエネルギー制御型電子ビーム発生装置 を開発し、高純度のN@C60の合成を行う.

その合成した N@C60 を高速液体クロマト グラフィ法によって純度(空の C60 濃度に対 する N@C60 濃度の比)を 20%以上に濃縮し, 液滴ジェットプラズマ中に導入する.



図 1: 液滴ジェットプラズマ装置図.

高濃度の N@C₆₀を CNT に挿入する「液滴 ジェットプラズマ装置」を図 1示す.大気圧 プラズマジェットを生成し,そこにトルエン に溶解させた C₆₀および N@C₆₀を導入するこ とよって,C₆₀および N@C₆₀イオンが生成さ れ,CNT が塗布された基板に向かって加速・ 照射され,CNT 内部に挿入される.CNT に 照射された N@C₆₀および C₆₀は、ラマン分光 装置,電子スピン共鳴装置を用いて分析する.

4. 研究成果

N@C₆₀の量子効果デバイスへの応用を目 指した N@C₆₀のカーボンナノチューブ (CNT)内部への挿入実験を行った. 図 2(a) に CNT への N@C₆₀挿入のモデル図を示す. プラズマ中に導入された N@C₆₀は負イオン を形成するため, CNT が塗布された基板に正 電位 (V_{CNT})を印加することによって, N@C₆₀



図 2: (a)N@C60 の CNT への挿入モデル図. (b) CNT 基板への印加電位 VCNT 制御による プラズマ浮遊電位 of との電位差の変化. を加速して CNT に照射することができ,そ の結果 CNT 内部に挿入される. 図 2(b)に V_{CNT} を変化させた時のプラズマジェット中 の浮遊電位 ϕ_{f} を示す. V_{CNT} により浮遊電位 は若干変化するが, V_{CNT} の変化が大きいため, 浮遊電位と V_{CNT} との電位差が生じ,その電 位差で N@C₆₀が加速され, CNT に照射され ることが分かる.

図 3(a) は, 液滴ジェットプラズマ装置を用 いて N@C₆₀の代わりに C₆₀を照射した CNT のラマンスペクトルを測定した結果である. なお, C60を照射した CNT は表面を十分に洗 浄している. 正の VCNT を印加することによ って, C₆₀ 由来の A_g(2) mode のピークが観測 された. CNT 表面の C60 は全て除去されてい るため、このピークは CNT 内部に挿入され た C60 によるものである. 従って, 液滴ジェ ットプラズマを用いることによって、C60 を CNT 内部に挿入することに成功したといえ る. このときの Ag (2) mode のピークの VCNT 依存性を測定した結果を図 3(b)に示す.VCNT =+20V で最大値を示し、 VCNT をさらに増加 させると次第に減少していくことが分かっ た. これは、高エネルギーで C60を照射する ことで, C₆₀および CNT が破壊されていくこ とに起因していると考えられる.

次に、N@C₆₀を同様にトルエンに溶解させて、液滴ジェットプラズマを用いて、CNT に照射した.照射した CNT のラマンスペク トルを測定したところ、C₆₀を示す $A_g(2)$ mode のピークは観測されたが、電子スピン



図 3: (a)フラーレン照射したカーボンナノ チューブのラマンスペクトルの基板電位 V_{CNT} 依存性. (b) Ag(2)ピーク強度の基板電 位 V_{CNT} 依存性



図 4: (a) 紫外・可視光吸収スペクトルおよび (b) 電子スピン共鳴スペクトルの紫外線照射 時間 *T*_{uv}依存性.

共鳴装置(ESR) で調べたところ, N@C₆₀に相 当する信号は極めて小さかった.

この原因を解明するために、合成した N@C60の安定性に関して調べた.純度を20% 以上に濃縮した N@C60 の紫外・可視光吸収 (UV-Vis) スペクトルを測定した. その結果を 図 4 に示す. 濃縮されて N@C60 の純度が高 まるに従って,図4(a)のように空のフラーレ ンとは異なる二つの新たなピークが観測さ れた. さらに、これらの二つのピークは短波 長の紫外線照射(照射時間:Tuv)により、次 第に減少することが分かった.このとき,電 子スピン共鳴装置(ESR) により N@C₆₀ の密 度を測定したところ,図 4(b) に示すように, 紫外線照射によって ESR ピーク強度が減少 し、N@C₆₀が破壊されていることが明らかに なっており、この結果と比較することで UV-Vis スペクトルの二つのピークは N@C60 に関係した新たな物性を示しているといえ る. すなわち,紫外・可視吸収分光装置で N@C60の物性評価が可能となるとともに、紫 外線による N@C60 の不安定化(破壊)を容易 に測定できることが分かった.

今後,N@C60を破壊させずに CNT に挿入 するためには、プラズマジェットのガスを変 化させて紫外線を発生しにくくすることや、 N@C60の導入位置をプラズマ生成部から離 すことによって紫外線の影響を少なくする 必要がある. 5. 主な発表論文等

〔雑誌論文〕(計9件)

- Q. Chen, <u>T. Kaneko</u>, N. Matsuda, and <u>R. Hatakeyama</u>: "Potential Structure of Discharge Plasma inside Liquid Directly Measured by an Electrostatic Probe", Applied Physics Letters, 查読有, Vol. 102, No. 24, pp. 244105-1-4. 2013. DOI: 10.1063/1.4812199
- ② Y. F. Li, Y. Wang, S. M. Chen, H. F. Wang, <u>T. Kaneko</u>, and <u>R. Hatakeyama</u>: "Electrical Transport Properties of Boron-Doped Single-Walled Carbon Nanotubes", Journal of Applied Physics, 査読有, Vol. 113, No. 5, pp. 054313-1-6, 2013.

DOI: 10.1063/1.4790505

- ③ Y. F. Li, T. Kaneko, and R. Hatakeyama: "C₅₉N Peapods Sensing the Temperature", Sensors, 查読有, Vol. 13, No. 1, 966-974, 2013. DOI: 10.3390/s130100966
- ④ H. Okada, T. Komuro, T. Sakai, Y. Matsuo, Y. Ono, K. Omote, K. Yokoo, K. Kawachi, Y. Kasama, S. Ono, <u>R. Hatakeyama, T. Kaneko</u>, and H. Tobita: "Preparation of Endohedral Fullerene Containing Lithium (Li@C₆₀) and Isolation as Pure Hexafluorophosphate Salt ([Li+@C₆₀][PF₆:])", RSC Advances, 査読有, Vol. 2, No. 28, pp. 10624-10631, 2012.

DOI: 10.1039/C2RA21244G

- ⑤ S. C. Cho, <u>T. Kaneko</u>, H. Ishida, and <u>R. Hatakeyama</u>: "Control of C₆₀ Behavior for High Yield Synthesis of N@C₆₀ in RF-Plasma", Transactions of the Materials Research Society of Japan, 査 読有, Vol. 37, No. 2, pp.169-172, 2012. DOI: 10.14723/tmrsj.37.169
- ⑥ S. C. Cho, <u>T. Kaneko</u>, H. Ishida, and <u>R. Hatakeyama</u>: "Highly Efficient Synthesis of Nitrogen-Atom Endohedral Fullerene by Controlling Plasma Ion Behaviors", Applied Physics Express, 査読有, Vol. 5, No. 2, pp. 026202-1-3, 2012.

DOI: 10.1143/APEX.5.026202

T. Kaneko, \bigcirc Q. Chen, and R. Hatakeyama: "Characterization of Pulse-Driven Gas-Liquid Interfacial Discharge Plasmas and Application to Synthesis of Gold Nanoparticle-DNA Encapsulated Carbon Nanotubes", Current Applied Physics, 查読有, Vol. 11, No. 5, pp. S63-S66, 2011. DOI: 10.1016/j.cap.2011.05.022

- ⑧ N. T. Cuong, M. Otani, Y. Iizumi, T. Okazaki, G. Rotas, N. Tagmatarchis, <u>Y. F. Li, T. Kaneko, R. Hatakeyama</u>, and S. Okada: "Origin of the n-Type Transport Behavior of Azafullerene Encapsulated Single-Walled Carbon Nanotubes", Applied Physics Letters, 査読有, Vol. 99, No. 5, pp. 053105-1-3, 2011. DOI: 10.1063/1.3619828
- ⑨ Y. F. Li, <u>T. Kaneko</u>, and <u>R. Hatakeyama</u>: "Electrical Transport Properties of C₅₉N Azafullerene Encapsulated Double-Walled Carbon Nanotube", Open Journal of Microphysics, 査読有, Vol. 1, No. 2, pp. 23-27, 2011. DOI: 10.4236/ojm.2011.12004

〔学会発表〕(計 20 件)

- 金子 俊郎, 加藤 俊顕: "非平衡プラズマプ ロセスによる新機能性ナノカーボンバイ オ複合物質創製", グリーンプロセスイン キュベーションコンソーシアム特別講演, 宮城県, 仙台市, 2014.2.25.
- (2) <u>T. Kaneko</u>, S. Takahashi, and T. Kato: "Structure Controlled Nanoparticle Conjugates Synthesized by Gas-Liquid Interfacial Plasmas", The 8th International Conference on Advanced Materials (THERMEC 2013), Las Vegas, USA, 2013.12.4.
- ③ <u>R. Hatakeyama</u>, T. Kato, and <u>T. Kaneko</u>: "Plasma Applied Nanocarbon Nano-Science and –Technology", International Conference on Plasma Science and Applications (ICPSA 2013), Singapore, Singapore, 2013.12.4.
- ④ <u>T. Kaneko</u>: "Gas-Liquid Interfacial Non-Equilibrium Plasmas for Structure Controlled Nanoparticles", 55th Annual Meeting, APS Division of Plasma Physics, Denver, Colorado, USA, 2013.11.14.
- ⑤ <u>T. Kaneko</u>, S. C. Cho and <u>R.</u> <u>Hatakeyama</u>: "UV Absorption of High-Purity Nitrogen Endohedral Fullerene Synthesized by Electron-Beam Plasma", 応用物理学会・MRS 合同シンポジウム, 京都府, 京田辺市, 2013.9.17.
- (6) <u>R. Hatakeyama</u>, T. Kato, and <u>T. Kaneko</u>: "Plasma Processing Based Nanoscience and Nanocarbon Applications", International Symposium on Plasma Chemistry (ISPC), Cairns, Australia, 2013.8.9.
- R. Hatakeyama, T. Kato, and T. Kaneko:
 "Nanocarbon-Nanoscience Oriented Non-Equilibrium Plasma Control", The 12th Asia Pacific Physics Conference (APPC12), Chiba, Japan, 2013.7.18.
- ⑧ <u>T. Kaneko</u>: "Plasma Structure Control

and New-Concept Plasma Process for Novel Nano-Bio Materials", The 12th Asia Pacific Physics Conference (APPC12), Chiba, Japan, 2013.7.15.

- ⑨ 金子 俊郎: "ナノバイオ融合プラズマプロ セスにみる非平衡性と新機能材料創成", 第1回自然科学研究機構 コロキウム,神 奈川県,箱根町,2013.2.6.
- S. C. Cho, <u>R. Hatakeyama</u>, <u>T. Kaneko</u>: "Control of Plasma Potential and Fullerene Clustering for High Yield Synthesis of Nitrogen Endohedral Fullerene", 5th International Symposium on Advanced Plasma Science and its Applications for Nitrides and Nanomaterials (ISPlasma2013), Nagoya, Aichi, 2013.1.28.
- 1 R. Hatakeyama, T. Kato, and T. Kaneko: "Structure-Controlled Synthesis of Fullerenes and Carbon Nanotubes Using Plasma Technology", 2013 Workshop on Plasma & Nano Technology, Chuncheon, Korea. 2013.1.28.
- ② S. C. Cho, <u>R. Hatakeyama, T. Kaneko</u>: "High Purity Nitrogen Atom Endohedral Fullerenes Synthesized by High Power RF Plasma under the Control of Plasma Potential", 第 73 回応 用物理学会学術講演会,愛媛県,松山市, 2012.9.11.
- ③ S. C. Cho, <u>R. Hatakeyama</u>, <u>T. Kaneko</u>: "Enhancement of nitrogen encapsulation into fullerene under control of plasma potential", 第 43 回フ ラーレン・ナノチューブ・グラフェン総合 シンポジウム, 宮城県, 仙台市, 2012.9.5.
- ⁽¹⁾ S. C. Cho, <u>T. Kaneko</u>, H. Ishida, R. <u>Hatakeyama</u>: "Control of Plasma Potential for High Yield Synthesis of N@C₆₀ in RF Plasma and Properties of N@C₆₀ Under the UV-irradiation", International Union of Materials Research Societies International Conference on Electronic Materials 2012, Yokohama, Kanagawa, 2012.9.23.
- ① 金子 俊郎, 畠山 力三: "イオン液体を用いたプラズマプロセス", 平成 24 年 イオン液体研究会「新しいイオン液体研究の潮流」,東京都,小金井市, 2012.5.25.
- (b) S. C. Cho, <u>T. Kaneko</u>, and <u>R. Hatakeyama</u>: "Control of C₆₀ Behavior for High Yield Synthesis of N@C₆₀ in RF Plasma", 21st Academic Symposium of MRS-Japan 2011, 神奈川県, 横浜市, 2011.12.19.
- ① 趙 順天,<u>金子 俊郎</u>,<u>畠山 力三</u>: "プラズ マイオン制御照射により合成された高純 度窒素内包フラーレンの光学的特性", Plasma Conference 2011 (プラズマ・核

融合学会第 28 回年会/応用物理学会第 29 回プラズマプロセシング研究会/日本 物理学会(領域 2) 2011 年秋季大会),石 川県,金沢市,2011.11.22.

- 18 S. C. Cho, T. Kaneko, and R. Hatakeyama: "Properties of Nitrogen-Atom Endohedral Fullerene Efficiently Synthesized Using Controlled Radio-Frequency Discharge Plasma" 24th International Microprocesses and Nanotechnology Conference, 京都市, 京都府, 2011.10.24.
- ③ S. C. Cho, <u>T. Kaneko</u>, and <u>R.</u> <u>Hatakeyama</u>: "Effects of Ion Irradiation Energy on the Synthesis of High Yield Nitrogen Atom Endohedral Fullerene with Controlling Prsssures", 平成 23 年 秋季第 72 回応用物理学会学術講演会, 山 形県,山形市, 2011.8.29.
- ③ T. Nagai, <u>T. Kaneko</u>, H. Ishida, and <u>R. Hatakeyama</u>: "Mesurement of Ionization Cross Section of Lithium Endohedral Fullerene for Plasma Separation Method", 平成 23 年度電気関係学会東北支部連合大会, 宮城県, 仙台市, 2011.8.25.

〔図書〕(計1件)

 金子 俊郎, <u>畠山 力三</u>, 他, シーエムシー 出版,「フラーレン誘導体・内包技術の最 前線」, 2014 年, 143-150 ページ

〔産業財産権〕 〇出願状況(計2件)

名称:窒素内包フラーレンの製造装置、及び、 製造方法 発明者:畠山 カ三,金子 俊郎,趙 順天,笠 間 泰彦 権利者:国立大学法人東北大学,笠間 泰彦 種類:特許 番号:特願 2011-111890 出願年月日:2011.5.18 国内外の別:国内

名称:ニッケル内包フラーレンの製造方法、 及び、製造装置 発明者:金子 俊郎,畠山 力三,笠間 泰彦 権利者:国立大学法人東北大学,笠間 泰彦 種類:特許 番号:特願 2011-174235 出願年月日:2011.8.9 国内外の別:国内

〔その他〕 ホームページ http://www.plasma.ecei.tohoku.ac.jp 機関リポジトリ http://ir.library.tohoku.ac.jp/

- 6. 研究組織
- (1)研究代表者
 金子 俊郎(KANEKO TOSHIRO)
 東北大学・大学院工学研究科・教授
 研究者番号: 30312599

李 永峰(LI YONGFENG)東北大学・大学院工学研究科・助教研究者番号:40400296

(3) 連携研究者

なし